



РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
на 2023/2024 навчальний рік, прийому студентів 2023 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ
Проректор з навчальної роботи

Анатолій МЕЛЬНИЧЕНКО
"___" _____ 2023 р.

Спеціальність
Освітня програма
Освітній ступінь
Випускова кафедра

176 Мікро- та
наносистемна техніка
Мікро- та
наноелектроніка
бакалавра
Кафедра
мікроелектроніки

Факультет/ІНІ
Форма здобуття
вищої освіти
Строк навчання
Кваліфікація

Факультет
електроніки
Очна
3 роки 10 місяців
бакалавр з мікро- та
наносистемної
техніки

№ п/п	Освітні компоненти (навчальні дисц., курс. пр.(роб.), практик., кваліф. роб.)	Кафедра	К-ть здобув.		Обсяг дисциплін	Аудиторні години										Контрольні заходи							Розподіл аудиторних годин на тиждень за курсами і семестрами																				
			Бюджет	Контракт		Кред ЕCTS	Години	Всього	Лекції		Практ. (комп. прк)		Лабор		СРС	Екзамени	Заліки	МКР	Курсові роботи	Курсові проекти	РГР,РР,ГР	ДКР	Реф.	1 семестр		2 семестр																	
									за НП	з урах. Інд занять	за НП	з урах. Інд занять	за НП	з урах. Інд занять										Інд. зан.	Всього	у т.ч.	Всього	у т.ч.															
			25	26		27	28	29	30	31	32																																
1. НОРМАТИВНІ освітні компоненти																																											
Цикл загальної підготовки																																											
1	Українська мова за професійним спрямуванням	УМЛК	50	0	2.0	60	36	18	-	18	-	-	-	0	24	1	1																										
2	Історія науки і техніки	КІ	50	0	2.0	60	36	18	-	18	-	-	-	0	24	2	2																										
3	Основи здорового способу життя	ТОС	50	0	3	90	72	18	-	54	-	-	-	0	18	2	1,2																										
4	Практичний курс іноземної мови. Частина 1	АМТС1	50	0	3	90	72	-	-	72	-	-	-	0	18	2	1																										
5	Аналітична геометрія	МАтаТІ	50	0	4.5	135	72	36	-	36	-	-	-	0	63	1	1																										
6	Математичний аналіз. Частина 1	МАтаТІ	50	0	5.5	165	90	36	-	54	-	-	-	0	75	1	1																										
7	Математичний аналіз. Частина 2	МАтаТІ	50	0	6.0	180	108	54	-	54	-	-	-	0	72	2	2																										
8	Фізика. Частина 1	ЗФ	50	0	5.5	165	90	54	-	36	-	-	-	0	75	1	1																										
9	Фізика. Частина 2	ЗФ	50	0	5.5	165	90	54	-	18	-	18	-	0	75	2	2																										
10	Інформатика. Частина 1 Персональні комп`ютери та основи програмування	МЕ	50	0	5.0	150	90	36	-	-	-	54	-	0	60	1	1																										
11	Інформатика. Частина 2. Програмування та алгоритмічні мови	МЕ	50	0	5.0	150	90	36	-	-	-	54	-	0	60	2	2																										
Разом нормативних ОК циклу загальної підготовки					47	1410	846	360	0	360	0	126	0	0	564	5	6	12	0	0	4	2	0	25	11	11	3	22	9	9	4												
Цикл професійної підготовки																																											
12	Вступ до техніки вимірювань	ЕІ	50	0	5.0	150	72	36	-	18	-	18	-	0	78	1	1																										
13	Матеріали і компоненти мікро- та наносистемної техніки	МЕ	50	0	4.0	120	54	36	-	-	-	18	-	0	66	2	2																										
14	Інженерна графіка	НГІКГ	50	0	4.0	120	54	18	-	18	-	18	-	0	66	2	2																										
Разом нормативних ОК циклу професійної підготовки					13	390	180	90	0	36	0	54	0	0	210	1	2	3	0	0	2	0	1	4	2	1	1	6	3	1	2												
ВСЬОГО НОРМАТИВНИХ					60	1800	1026	450	0	396	0	180	0	0	774	6	8	15	0	0	6	2	1	29	13	12	4	28	12	10	6												
2. ВИБІРКОВІ освітні компоненти																																											
ВСЬОГО ВИБІРКОВИХ					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ:					60	1800	1026	450	0	396	0	180	0	0	774	6	8	15	0	0	6	2	1	29	13	12	4	28	12	10	6												
Військова підготовка у 5 - 8 семестрах за окремим планом військової підготовки			Кількість екзаменів																																								
			Кількість заліків																																								
			МКР																																								
			Курсових робіт																																								
			Курсових проектів																																								
			РГР, РР, ГР																																								
			ДКР																																								
Рефератів																																											

Ухвалено на засіданні Вченої ради ФЕЛ ПРОТОКОЛ № 04/2023-1 від 2023-04-10

Завідувач кафедри МЕ

(підпис)

Дмитро ТАТАРЧУК

Декан факультету (директор інституту)

Валерій ЖУЙКОВ

(підпис)

Примітка: РНП є частиною навчального плану і формується на основі аналізу сукупності індивідуальних навчальних планів здобувачів вищої освіти на поточний навчальний рік;